

< 要素技術 >

新開発原系:

- ・独自の制電剤ポリマーブレンド技術
- ・断面形状・繊維軸方向の配向制御技術

高次加工技術:

- ・テキスタイル設計・特殊加工技術

「マイクロサーフェス」構造

- ・布帛表層と内層の色彩差、表面反射強度差
- ・ドライなマイクロタッチ

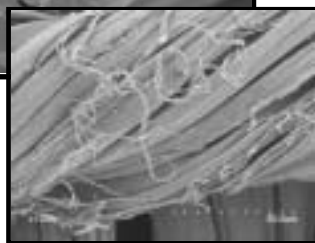
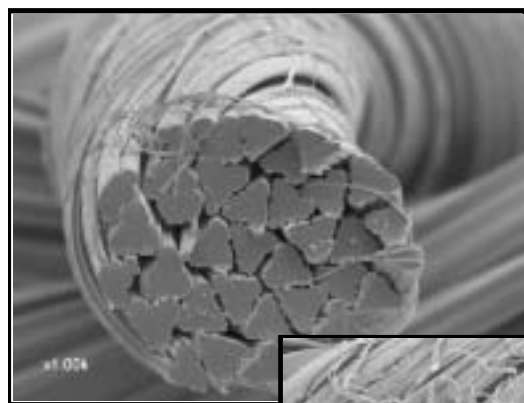
< 素材特長 >

陰影のある洗練された表情

やわらかで深みのある光沢

ドライで心地よいマイクロタッチ

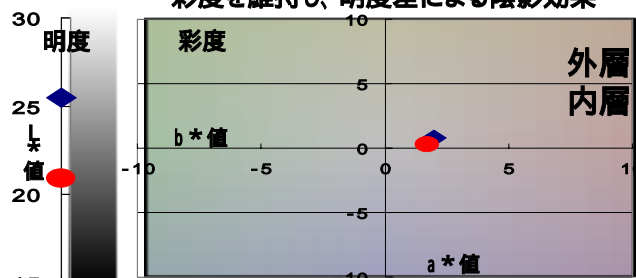
優れた制電性による快適な着心地



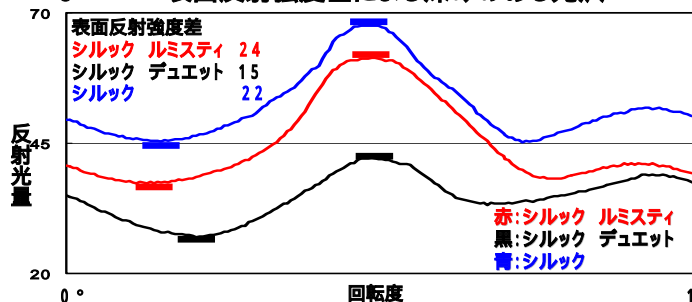
微細なマイクロ化割織
(直径0.3~0.7ミクロン)

陰影のある表情・深みのある光沢

彩度を維持し、明度差による陰影効果



表面反射強度差による深みのある光沢



優れた制電性

	摩擦帯電圧 (Kv)	まとわりつき性 (クリンキング評価)
シルック ルミスティ	2.0 KV 以下	 帯電1分後
シルック	5.0 KV	 帯電1分後